POLARIZER AND ITS MANUFACTURE

Publication number: JP10282339
Publication date: 1998-10-23

Inventor: KONUKI HIDEO; SAITO ICHIRO

Applicant: AGENCY IND SCIENCE TECHN; KONUKI HIDEO;

SAITO ICHIRO

Classification:

- international: G02B5/30; B29D11/00; G02B5/30; B29D11/00; (IPC1-

7): G02B5/30; B29D11/00

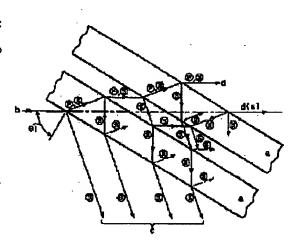
- European:

Application number: JP19970103915 19970407
Priority number(s): JP19970103915 19970407

Report a data error here

Abstract of JP10282339

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly efficient polarizer with a large cross section area of polarized beam, usable in a ultraviolet area, in a compact size and at a low cost by forming parallel flat plates made of medium, transparent and isotropic in a wavelength area to be used, layering one another with no space. SOLUTION: Plural parallel flat plates (a) made of medium, transparent and irotropic in a wavelength area to be used, are formed layering one another with no space. In this way, a polarizer is formed to increase reflected light (c) to be polarized and placed so that the incident angle &theta i of the light to the polarizer can be a blue star angle inherent to the medium of the polarizer. The reflectivity of p-polarized light to the polarizer is almost zero but the reflectivity to s-polarized light is improved to allow the use of the reflected light of a great quantity of linearly polarized light. That is, a reflective polarizer formed of transparent medium, which is not conventionally in practical use, can be improved into high performance enough for practical use.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-282339

(43)公開日 平成10年(1998)10月23日

(51) Int.Cl.⁶

微別記号

FΙ

G02B 5/30 B29D 11/00 G 0 2 B 5/30

B 2 9 D 11/00

審査請求 有 請求項の数4 FD (全 5 頁)

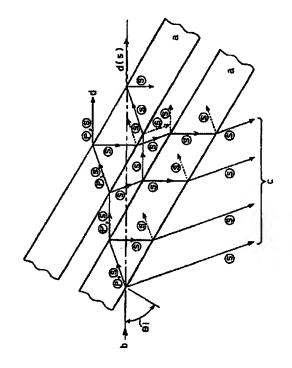
(21)出願番号 **特顧平9-103915** (71)出版人 000001144 工業技術院長 (22)出顧日 平成9年(1997)4月7日 東京都千代田区観が関1丁目3番1号 (74)上記1名の指定代理人 工業技術院電子技術総合研 究所長 (71)出頭人 597049662 小質 英雄 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院電子技術総合研究所内 (71)出願人 597056442 齊藤 一朗 茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院量子技術総合研究所内 最終頁に続く

(54) [発明の名称] 偏光子およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 紫外線領域で、高効率で、光ビームの断面積が大きく、コンパクトで、低コストの直線偏光を得る偏光子およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 使用する波長域で、光学的に透明で、等方な媒質の平行平面板を間隙を空けずに複数個重ね合わせる。前配各々の平行平面板の間隙は、機械的手段により狭められるか、シリカガラスで各隣接平行平面板の平面内の1箇所以上の場所を接着することによって、狭められる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の波長域で透明な等方媒質で作られた平行平面板を複数個用い、各々の平行平面板を間隙を空けずに重ね合せ一体化してなることを特徴とする偏光子。

1

【請求項2】 前記各々の平行平面板の間隙が機械的手段により狭められていることを特徴とする請求項1に記載の偏光子。

【請求項3】 前記各平行平面板間が、シリカガラスで 各隣接平行平面板の平面内の1箇所以上の場所が接着さ 10 れることによって、各々の平面板の間隙を狭められてい ることを特徴とする請求項1に記載の傷光子。

【請求項4】 所定の波長域で透明な等方媒質で作られた平行平面板を複数個用い、前配各平行平面板の隣接面に所定の励起光を照射して、各平面を活性化し、続いて、原料アルコキシドを各隣接面または一方の平面に付着させ、原料アルコキシドを平面に吸着させるとともに粘性化させ、その後、各隣接平行平面板を圧着させ、前配粘性化原料にさらに励起光を照射し、固化させることにより偏光子を得ることを特徴とする偏光子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光源から直線偏光を取り出す偏光子およびその製造方法に関するものであり、さらに詳しくは、紫外線領域において、直線偏光の取り出し効率が高く、かつ偏光度が高く、取り出した偏光のビーム断面積が大きく(大照射面積の)、安価に製造できる偏光子およびその製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】直線傷光を作る傷光子は、二色性を利用したもの(商品名;ボラロイド、ダイクローム等)、複屈折性を利用したもの(ニコルプリズム、グランートムソンプリズム、ウォラストンプリズム等)、ワイヤー格子を用いたもの、透明体の反射を利用したもの、そして、交互多層膜を利用したものに分類される。

【0003】前述の二色性を利用した偏光子は、紫外域において、光の吸収が始まり、偏光度、効率が低下する。また、複屈折性を利用した偏光子は、使用されている光学材料が高価であり、大きな照射面積の偏光を得ようとすると、コスト高になる。また、ワイヤー格子を用いた偏光子では、現在のところ、遠赤外線より長波長域に限られている。

【0004】また、透明体の反射を利用した偏光子では、以下に詳述するように、反射型は効率が低いため実際に用いられておらず、透過型に利点があるが、この透過型偏光子には、大面積の偏光ピームを得ようとすると、全体が大型化してしまうという問題がある。

【0005】周知のように、透明な等方媒質の表面に入 50

射する光には、入射光の液長に対してその透明体の媒質 固有のブルースター角(偏光角)が存在する。すなわ ち、前記媒質の表面からの反射光が完全な直線偏光とな るような入射角が存在する。この場合、入射面に垂直な 振動面をもつ偏光成分(s成分)と平行に振動する偏光 成分(p成分)の反射率が異なる。したがって、透明体 の反射を利用した偏光子では、その透明体の表面を光源 に対して前記ブルースター角に置くことにより、反射光 あるいは透過光が偏光される。このs成分の反射を利用 した反射型の偏光子は、反射率が小さいために効率が低 く、実際には用いられていない。

【0006】 同様な原理を用い反射率を高める方法として、高屈折率物質と低屈折率物質の薄膜からなる交互多層膜を利用する方法がある。この交互多層膜を用いれば、8 偏光の反射率は向上する。しかし、この方法では、大面積の交互多層膜を作ることは困難である。

【0007】これに対して、図1に示すように、多数の平行平面板(図では簡略化のために2枚の場合を示す) aにおいて、隣り合う平行平面板同士を重ね合せることなく、その間隔を十分に大きくとって(図1では間隔が不十分であるが、説明上近づけてある。)、この平行平面板aに入射する光bの入射角度 θ i がブルースター角を満足するように、配置してやれば、透過光を利用した個光子が得られる。この偏光子は、pile of platesと呼ばれており、この偏光子を用いれば、偏光度の高いp偏光が得られる。

【0008】しかし、この場合、図1に示すように、各 平行平面板において、後方に反射されたs偏光(図中、 丸で囲んだsで表示)が、前に置かれた平行平面板でさ 30 らに反射され、もとの入射光 b と同じ方向に進むと、偏 光度が低下する。このことは、図中の透過光d(s)におい て典型的である。このd(s)は2枚目の平行平面板の表面 で反射されたs個光の光が1枚目の平行平面板の裏面で 反射され、さらに2枚目の平行平面板を通過した透過光 dの光路を示した例である。前述の偏光度の低下を防ぐ ためには、隣り合う平行平面板の間隔を十分とるように 配置し、s偏光の光を偏光子の外に出すようにしなけれ ばならない(このように配置したものが上述のpile of platesといわれているものである)。なお、図1におい て、丸囲みのp は、p偏光を示す。また、図2では、説 明を簡素化し、理解を容易にするために、平行平面板a を 2 枚とした場合における入射光 Bi の反射の様子を示 している。

【0009】前述のような構造が必要な透過型の偏光子において、大面積の偏光ビームを得ようとすると、大面積の平行平面板を用いることになり、それに伴って、当然、隣り合う平行平板間の間隔を大きくとらなければならず、その結果、偏光子の全長は大変長いものになる。【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記事情に

鑑みてなされたもので、高効率で、傷光ビームの断面積 が大きく(大照射面積)、紫外域で用いることができ、 コンパクトで、低コストで安価な個光子およびその製造 方法を提供することを課題とするものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明では、図2に示す ように、使用する波長域で透明かつ等方な媒質で作られ た平行平面板aを複数枚用い、各々の平行平面板aを間 隔を空けずに重ね合せた構造とすることにより、偏光の 反射光cを増大させる偏光子を構成し、この偏光子を該 10 偏光子への光の入射角θi が該偏光子の媒質に固有なブ ルースター角となるように置く。これにより、骸偏光子 に対するp個光の反射率(以後、反射率とは、注目して いる偏りを持つ偏光入射光bの光量に対する、偏光子全 体で反射された注目している偏りを持った偏光反射光c の光量との比の百分率と定義することにする)は、零に 近いが、s個光に対する反射率は向上し、大光量の直線 偏光の反射光を利用することが出来る。すなわち、従 来、実用化されていなかった透明媒質を用いた反射型の 偏光子において、実用に供することのできる高い性能に 20 改良することが、本発明によって、始めて可能になる。 【0012】なお、骸偏光子では、骸偏光子を構成する 平行平面板の多くの面で入射光が反射されるので、反射 光のビームは入射方向に本質的に拡がり、隣接平行平面 板間に避け難く生じる間隙に比例してさらに同じ方向に 拡がる。したがって、実用に当たっては、各平行平面板 間の間隙を極力狭めて、ビームサイズの拡がりを抑制す る必要がある。そのための方法として、該平行平面板群 の上面と下面の両側から複数箇所で機械的に力を加える か、各々隣り合せの面をシリカガラスで接着する手段を 30 用いる。

[0013]

【発明の実施の形態】

(実施形態例1) 本発明の第1の実施の形態例は、図2 に示されているように、使用する波長域で透明で等方媒 質で作られた平行平面板 a を複数個用い、各々の平行平 面板 a を間隙を空けずに重ね合せ、この該平行平面板群 への光源からの光 (入射光) bの入射角 8 i がブルース ター角になるように光源に対して配置することにより、 光源からの入射光 θ i がこの平行平面板群で高反射率で 40 反射する。この反射光 d は高偏光度の直線偏光となって いる。

【0014】本願発明における主要な特徴は、偏光子を 構成する複数の平行平面板を間隙を空けることなく重ね 合せることにあり、この構成によって偏光子の反射率を 高め、かつコンパクトでありながら大きい断面積の傷光 ビームが得られる。

【0015】(実施形態例2)本発明の第2の実施形態 例は、前記第1の実施形態例において、各々の平行平面

することを特徴とする。

【0016】(実施形態例3)本発明の第3の実施形態 例は、前記第1の実施形態例において、各隣接平行平面 板間を、シリカガラスで各隣接平行平面板の平面内の1 箇所以上の場所を接着することによって、各々の平面板 の間隙を狭めたことを特徴とする。

【0017】この実施形態例におけるシリカガラスを用 いた間隙僅少化は、各平行平面板の隣接面に所定の励起 光を照射して、各平面を活性化し、続いて、原料アルコ キシドを各隣接面または一方の平面に付着させ、原料ア ルコキシドを平面に吸着させるとともに粘性化させ、そ の後、各隣接平行平面板を圧着させ、前記粘性化原料に さらに励起光を照射し、固化させることにより達成され

[0018]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明するが、以下の 実施例は、本発明を好適に説明する1例に過ぎず、本発 明をなんら限定するものではない。

【0019】 (実施例1) 優光子として、約1.5cm 角で厚さ約0.05cmの石英ガラス板を間隙を空けず に5枚重ね合せた。この石英ガラス板のブルースター角 は、56°であった。そこで、この傷光子を、この傷光 子に、無傷光光源からのほぼ平行な325 nmの紫外光 が56°で入射するように、設置した。これにより、こ の偏光子から、99.9%以上の偏光度をもつ直線偏光 (s偏光)の反射光が、得られた。ここで、この直線偏 光の偏光度は、回転検光子に光を通し、透過強度の最大 値Imaxとこれに直角方向の強度の最小値 Imin を測 り、それらの合計量に対する差分量の比 (I max - I mi n)/(Imax + Imin)を百分率で表したものによっ て、定義した。

【0020】この偏光子のs偏光入射光に対する反射率 は、図3に示すように、56.4%であり、1枚の石英 ガラスの反射率の約2.3倍に向上している。

【0021】 (実施例2) 先に述べたように、入射光が 偏光子内で多重反射するために、反射光は入射光と同じ 方向に少し拡がる。実用上、この拡がりを抑制する必要 性が生じるが、その場合には、石英ガラスの相対する2 辺の端を各々強く圧力をかける治具を用いることにより 間隙を押さえる。この機械的手段により、光の拡がりが

(実施例3) 前記実施例2の機械的手段では、ガラス面 の中心の部分での各ガラス間の間隙を抑えることが困難 である。そこで、本実施例では、アルコキシドを原料に したシリカガラスによる下記のような間隙僅少化方法を 用いた。

【0022】まず、平行平面板とする石英ガラスにXe 2* (キセノン) エキシマランブ光 (スペクトルは155 nm~200nm、ピーク波長172nm)を15分間 5

して、テトラメトキシシラン(TMOS;成分は、TMOSモノマー91.83%、TMOSオリゴマー3.32%、水・メタノール4.84%;しかし、成分比は厳密にこの通りである必要はない。)の原液の数滴を、前記石英ガラス面に滴下し、これをスピンコート法により面上に均一に塗布した。塗布された原料溶液は、粘性塗膜となり、石英ガラス面に吸着した。この状態で他方の表面を活性化した石英ガラス板を重ねあわせた。

【0023】続いて、前配重ね合せた石英ガラス板をキセノンエキシマランプ光の照射によって励起して、石英 10 ガラス板間の途膜を固化させた。この時の照射は、光子数にして1.2×10²⁰/cm²に相当するものであった。石英ガラス間の硬化接着層の赤外線スペクトルを測定したところ、メチル基、CーH結合に帰属されるピークは完全に消失しており、残留有機物がないことが確認された。また、Si-O-Siに帰属されるピーク(800cm⁻¹)が現れており、スペクトルの形はa-SiO2と同じであった。

【0024】前述のように重ね合せた石英ガラス間の接着層であるSiO2は、本偏光子を構成する平行平面板 20 である石英ガラスと同じ材料であり、紫外線領域で透明で光吸収は生じなかった。このようにして平行平面板間の間隙をなくした本実施例の偏光子では、前配実施例2の機械的手段により間隙を僅少化した傷光子に比べて、光の広がりは、さらに減少した。

【0025】なお、前記実施例では、透明な平行平面板の材料として、石英ガラスを用いたが、透明LiF結晶

を用いれば、105nmまでの真空紫外線領域の高偏光 度、高効率、大照射面積の直線偏光が得られる。

[0026]

【発明の効果】以上説明したように、本発明を用いることにより、大光量で、偏光ビームの断面積が大きい(大照射面積の)直線偏光紫外線を出力することのできる偏光子が得られた。偏光子全体の大きさもコンパクトにおさまった。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の問題点を説明するためのもので、理解し やすくするために平行平板間の関隔を狭くして示した従 来の偏光子の構成図である。図中の点線で示した光線は それ以降の光路を省略していることを示しているもので ある。

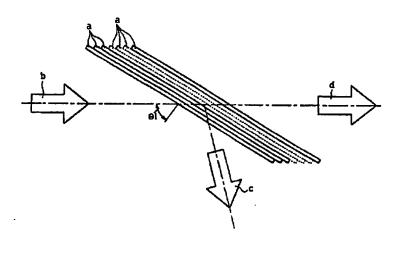
【図2】本発明にかかる傷光子の実施の形態を示す構成 図である。

【図3】本発明の作用を示すグラフで、平行平面板群を 構成している平行平面板の枚数による該平行平面板群の 反射率の増加率を示すものであり、1枚の場合の反射率 を1としている。

【符号の説明】

- a 光学的に透明・等方媒質の平行平面板
- b 入射光
- c 反射光
- d, d(s) 透過光
- θ 入射角

 【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 小賞 英雄

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院電子技術総合研究所内

(72) 発明者 齊藤 一朗

茨城県つくば市梅園1丁目1番4 工業技 術院電子技術総合研究所内